

(11)Publication number:

01-130132

(43)Date of publication of application: 23.05.1989

(51)Int.CI.

G02F 1/133 G09F 9/30 G09G 3/36 H01L 21/66 H01L 21/82 H01L 27/12

(21)Application number: 62-288651

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

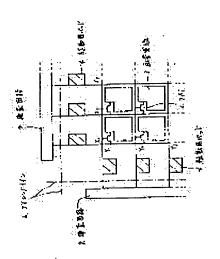
16.11.1987

(72)Inventor: MATSUEDA YOJIRO

(54) ACTIVE MATRIX SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To exactly detect the short circuit and disconnection of wirings in a short period of time without bringing many probe needles into contact with the title substrate by separably connecting the whole or part of signal lines and scanning lines to inspection circuits constituted of TFT (thin film transistors). CONSTITUTION: The TFTs 2 and picture element electrodes 3 are disposed at the intersected points of the signal lines X1WX3 and the scanning lines Y1WY3. The signal lines X1WX3 and the scanning lines Y1WY3 are respectively connected to the inspection circuits 7, 8. The short circuit between the signal lines and the scanning lines, the short circuit between the adjacent lines, etc., are, therefore, detectable. Sepn. of the inspection circuits 7, 8 by cutting the short circuit part by laser trimming and dicing the substrate along dicing lines 6 at need is also possible at need. The short circuit and disconnection between the wirings are thereby exactly detected in a short period



of time without direct probing of the signal lines X1WX3 and the scanning lines Y1WY3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-130132

@Int.Cl.⁴	識別部	2号 广内整理番号	◎公開	平成1年(1989)5月23日
G 09 G H 01 L 2 2	1/133 3 2 9/30 3 1 3/36 1/66 1/82 7/12			発明の数 1 (全5頁)

劉発明の名称 ァ

アクテイブマトリクス基板

②特 額 昭62-288651

愛出 願 昭62(1987)11月16日

⑩発 明 者 松 枝 洋 二 郎

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

⑪出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

邳代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明 細 遊

1. 発明の名称

アクティブマトリクス基板

2. 特許請求の範囲

(1) 他はは坂上に、世数の信号線、走査線、及びでれるの交点に設けられた薄膜トランジスタの以下TFTと略に)と画素は極とを确えて成るのクティブマトリクス基板においる検査回路を有し、前に信号線及び走査の全数または一部が前に検査回路に接続され、前に検査回路は切断して分離できることを特徴とする、アクティブマトリクス基板。

② 前記 検査 回路 は、 シフトレ ジスタとスイッチあるい は シフトレ ジスタ のみ で 構成され、 前間信号 報 および 走 査 数 の 数間 短格 や断数 を 検出する ことを 特 数 とする 特許 排水の 範囲 第 1 項 記 載の ァクティブマトリクス 延仮。

(3) 前记 画 系 低 植 1 個 に 対 し て 複 数 の TFT が 接続 さ れ、 前 记 TFT と 前 記 面 秀 低 極 間 、 前 記 TFT が 接 で 前 記 信 号 数 間 、 前記 TFT と 前 記 走 壺 線 間 のい ず れ か の 後 統 部 を 必 要 に 応 じ て 独 立 に 切 断 で きる よ う に 構 成 し た ず を 特 故 と す る 特 许 靖 求 の 範 囲 邪 2 項 記 報 の ァ ク テ ィ ブ マ ト リ ク ス 基 板 。

3 . 発明の詳細な説明

(武策上の利用分野)

本発明はアクティブマトリクス基板の構成に関する。

(従来の技術)



には、それぞれの信号線と走去線上に設けられた 区助用パッド14にブローブ針15を接触させる 必要がある。

(発明が解決しようとする問題点)

(関盟点を解決するための手段)

本発明のアクティブマトリクス基板は、絶録基板上に、TFTによって構成される検査回路を有し、信号物及び走査線の全数または一部が前記検

査回路に提起され、前記校査回路は切断して分類 できることを特徴とする。

(作用)

本処明の上記の構成によれば、信号線や建改線に直接プローブ針を接触させる代わりに、 検査回路を用いて配線間の短絡や配線の断線を短時間で正確に検出することができる。

(灾瓶例)

わせて固定し、その空間に液晶を封入する。そして、駆動用ベッド4にドライベーICを実践するとアクティブマトリクスベネルとなる。 断線や、 健正によって切断された部分については、配験の 終端部に、外部から信号を与えることで 佐正でき

 せで検出できる。一方、この例では検査回路に冗 民性を付たせてあるため、仮にいずれかの検査回 路に不良を生じても、反対例の検査回路が正常で あれば短路に関する不良は検出できる。

37.4 図は、信号線と画素TFTに冗長性を持た せたアクティブマトリクス基板の平面図の例であ り、不良部分を検出、修正することにより無欠陥 の脳面を得ることができ、キャラクタなどのデー 夕 表 示 用 に 遊 し て い る 。 信 号 棟 X 、 と X 』 。 X 」 とХ., Х. とХ., Х.н., とХ. н とは対 になっており、各国業位揺るは2つのTFT2を 介して対をなす信号数に接続されている。建立数 Y , , Y , , Y , , Y , はそれぞれ左右の飲在回 路8。10に接続され、駆動用パッド4は1本お たに配置されている。 この例では奇数否目の信号 奴は検査回路でに、 偶数番目の信号線は検査回路 8に接続されているが、検査回路にも冗長性を持 たせて各信号線の両端を検査回路7及び8に後続 することもできる。不良部分を検出した後、走査 ねと短結している信号級は、短絡部分の前後で信

号線を切断し、電極間の短粘したTFTは配線が ら切断する。ダイシングライン8にそって校立回 **新7.8,9,10を分離した後、対をなす信号** 奴には同じ信号が与えられるようにドライバー 1 Cを実践する。具体的には、対をなす信号線の入 出力環がドライバーを実装する際に短絡されるよ うにする。例えば信号線X,とX,はドライバー の実装される上側の駆動用パッド4で短格され駆 動されるが、ドライバーの実装されない下側の住 正用パッド56短格しておけば、この2本の信号 娘の中で1ヶ所の断線があっても不良とならずに すむ。したがって前述のように短絡感の上下で信 号線を切断しても不良とはならない。また、各面 表のTFTのうち片方のTFTも切断しても、も う一方のTFTが正常であれば正規の信号を与え ることができるため質素欠陥とならない。この例 では信号線と画景TFTに冗長性を持たせたが、 同様に走査報と画法TFTに冗長性を持たせるこ とらできる.

第5回は検査回路の例であり、シフトレジスタ

2 1 と ス イ ッ チ 2 2 に よ っ て 起 去 数 ま た は 信 号 報 を 1 本 ず っ 選 択 で き る。 こ の 検 査 固 路 を 2 つ 同 時に 用 い て、 片 方 の 入 出 力 辨 子 2 3 に 数 出 な 信 号 段 し て 不良 部 分 の ア ド レ ス を 求 め る こ と が で き る の 節 6 図 (a) は 定 章 殺 と 信 号 躱 間 の 短 格 部 分 を 、 節 8 図 (c) は 原 後 9 イ ン 間 の 短 格 部 分 を 求 め る 具 体 的 な 方 法 の 例 を 示 す 図 で あ る。

、(発明の効果)

な 6 の と な 9 、 ま た 敬 額 な と ッ チ で ブ ロ ー ブ ピ ン を 配 収 す る の は 傷 め て 困 短 で あ っ た が 、 本 発 明 は こ の よ う な 初 約 6 な く 固 単 に 高 精 細 化 が 可 能 で ある。 し か 6 、 パ ッ ド に 傷 が つ い て 信 観性 を 低 下 させ る こ と も ない。

このように本発明によれば、短時間で正確に不良部分を検出することができ、低コストで高精細なアクティブマテリクス基板が実現できる。

4. 図面の簡単な説明

新 I 図、 部 3 図、 部 4 図はアクティブマトリクス 5 版の早面図。

第2 図は従来のアクティブマトリクス基板の構造と検告方法を示す図。

第5回は検査回路の構成を示す図。

郊 6 図(a)、(b)、(c)は不良部分の校 出方法を示す図。

2 . 1 2 ··· T F T

3 , 1 3 … 商素低極

4 , 1 4 … 駆動用パッド

5 … 住正用 パッド

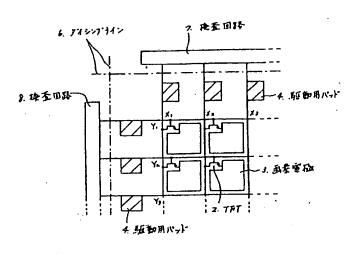
6 … ダイシングライン

7,8,9,10… 快去回路

以上

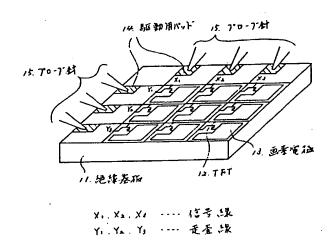
を影

出閣人 セイコーエアソン株式会社 代理人 弁理士 殷 上 英元の位1名

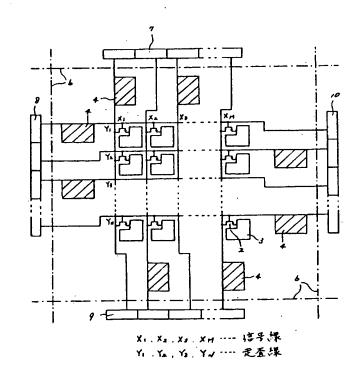


X1, Y2, X2 ---- 信号線 Y1, Y3, Y3 ---- 走套線

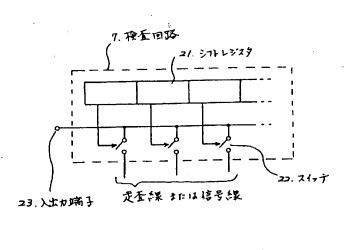
第) 图



第2图

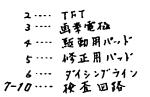


书 3 图

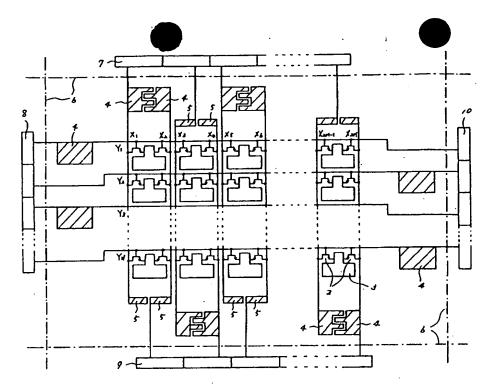


第5四

特開平1-130132 (5)



Y, Y, Y, Y, W 走全線



第4图

